# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-286032

(43) Date of publication of application: 31.10.1995

(51)Int.CI.

C08G 59/17 C09D163/00 H01B 1/22

(21)Application number: 06-104412

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

(22) Date of filing:

20.04.1994

(72)Inventor: YOKOSHIMA MINORU

OKUBO TETSUO

SASAHARA KAZUNORI

# (54) CONDUCTOR PASTE COMPOSITION AND CURED PRODUCT THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a conductor paste composition which can form an excellent conductive circuit pattern when it is cured with ultraviolet rays, developed with a dilute aqueous alkali solution to form an elaborate circuit pattern and this pattern is fired by mixing an unsaturated polycarboxylic acid with a diluent, a photopolymerization initiator and a metallic powder. CONSTITUTION: 1 equivalent of the epoxy groups of a copolymer obtained by copolymerizing glycidyl methacrylate with another radical-polymerizable monomer are reacted with about 0.8–1.3mol of (meth)acrylic acid, and 1 equivalent of the hydroxyl groups of the product are reacted with about 0.1–1.0 equivalent of a polybasic acid anhydride to obtain an unsaturated polycarboxylic acid. The obtained acid, a diluent, a photopolymerization initiator and a metallic powder are subjected to dissolution, mixing and kneading to obtain a conductor paste composition. This composition is applied to a substrate, dried, cured by irradiation with ultraviolet rays through a negative mask, developed with a dilute aqueous alkali solution, and fired at 500–1000° C to obtain a cured circuit.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

17.07.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平7-286032

(43)公開日 平成7年(1995)10月31日

(51) Int. C1. 6

4

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 8 G 59/17

NHG

C 0 9 D 163/00 H 0 1 B 1/22

РЈМ

Α

審査請求 未請求 請求項の数2

F D

(全5頁)

(21)出願番号

特願平6-104412

(71)出願人 000004086

日本化薬株式会社

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

(22)出願日

平成6年(1994)4月20日

(72) 発明者 横島 実

茨城県取手市井野2291

(72) 発明者 大久保 哲男

山口県宇部市大字中野開作92

(72)発明者 笹原 数則

山口県下関市長府印内町11-15-401

(54) 【発明の名称】導体ペースト組成物及びその硬化物

# (57)【要約】

【目的】希アルカリ水溶液での現像ができ、パターン精 度が良好で、形成された回路パターンの抵抗値が低く、 密着性に優れた導体ペースト組成物を提供する。

【構成】不飽和基含有ポリカルボン酸 (A) 、希釈剤 (B)、光重合開始剤(C)及び金属粉(D)を含有す る導体ペースト組成物及びその硬化物。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】グリシジルメタクリレートとグリシジルメ タクリレート以外のラジカル重合性モノマーとを共重合 して得られる共重合物 (a) のエポキシ基と (メタ) ア クリル酸の反応物(I)と多塩基酸無水物(b)の反応 物である不飽和基含有ポリカルボン酸(A)、希釈剤 (B)、光重合開始剤(C)及び金属粉(D)を含有す ることを特徴とする導体ペースト組成物。

1

【請求項2】請求項1記載の組成物の硬化物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、回路製造工程などにお いて好適に用いられ、紫外線による露光および弱アルカ リ水溶液による現像後に、500~1000℃で焼成す ることにより導電性の良好な回路を形成する導体ペース ト組成物及びその硬化物に関する。

#### . [0002]

【従来の技術】従来より導体ペースト(銅粉、銀粉など の導電物質をペースト状にしたもの)としては、印刷方 し、次いで焼成することにより回路を形成するものが知 られている。しかし、これらは近年の、回路基板の小型 化、より高密度のパターン形成には対応できない。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の欠点 を改良し、細密なパターン作成が可能で、紫外線で硬化 後、弱アルカリ水溶液で現像し、回路パターンを形成 し、焼成後、優れた導電性を有する回路を形成する。導 体ペースト組成物及びその硬化物を提供する。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、グリシジルメ タクリレートとグリシジルメタクリレート以外のラジカ ル重合性モノマーとを共重合して得られる共重合物

- (a) のエポキシ基と (メタ) アクリル酸の反応物
- (I) と多塩基酸無水物 (b) の反応物である不飽和基 含有ポリカルボン酸(A)、希釈剤(B)、光重合開始 剤(C)及び金属粉(D)を含有することを特徴とする 導体ペースト組成物及びその硬化物に関する。

・【0005】以下本発明を詳細に説明する。本発明で用 いるグリシジルメタクリレートとグリシジルメタクリレ 40 ート以外のラジカル重合性モノマーとを共重合して得ら れる共重合物(a)は、グリシジルメタクリレートとグ リシジルメタクリレート以外のラジカル重合性モノマー (例えば、スチレン、α-メチルスチレン、メチル (メ タ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、ブチ ル (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレー ト、2-エチルヘキシル (メタ) アクリレート等) を共 重合することにより製造することができる。通常、この 重合反応は、これら単独もしくは、これら両者を溶解す る不活性溶媒中で通常0~100℃の温度で行われる。

この際、重合開始剤として、例えば、過酸化ベンゾイ ル、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、tーブ チルパーオキシイソブチレート等の有機過酸化物、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、2.2'-アゾビ ス(2,4-ジメチルバレロニトリル)等のアゾ化合物 等を使用するのが好ましい。又、これら共重合物(a) は、市場より容易に入手することかできる。例えば、ブ レンマーCP-50 (エポキシ当量316)、ブレンマ -CP-30 (エポキシ当量529)、ブレンマーCP 10 -50M (エポキシ当量310)、ブレンマーCP-2 OMA (エポキシ当量750) 等を挙げることができ る。本発明に用いられる不飽和基含有ポリカルボン酸 (A) は、前記、共重合物 (a) と (メタ) アクリル酸 の反応物(I)と多塩基酸無水物(b)を反応させるこ とにより得ることかできる。具体的には、第1の反応 で、共重合物(a)のエポキシ基と(メタ)アクリル酸 のカルボキシル基との付加反応により水酸基が形成さ れ、第2の反応でその水酸基が多塩基酸無水物 (c) (例えば、無水コハク酸、無水マレイン酸、無水フタル 式、例えばスクリーン印刷等により回路パターンを印刷 20 酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタ ル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルテトラ ヒドロ無水フタル酸、メチルエンドメチレンテトラヒド ロ無水フタル酸等)とエステル化反応する。共重合物 (a) のエポキシ基の1当量に対して、(メタ) アクリ ル酸、約0.8~1.3モルとなる比で反応させるのが 好ましく、特に好ましくは約0.9~1.1モルとなる 比で反応させる。反応時に、希釈剤として、エチルメチ ルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類、トルエ ン、キシレン、テトラメチルベンゼンなどの芳香族炭化 30 水素類、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、ジ プロピレングリコールジエチルエーテルなどのグリコー ルエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、ブチルセロソ ルブアセテート、カルビトールアセテートなどのエステ ル類、オクタン、デカンなどの脂肪族炭化水素、石油エ ーテル、石油ナフサ、水添石油ナフサ、ソルベントナフ サなどの石油系溶剤等の有機溶剤類又は、カルビトール (メタ) アクリレート、フェノキシエチル (メタ) アク リレート、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリ レート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレ ート、トリメチロールプロパンポリプロポキシトリ (メ タ) アクリレート、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、グリセリンポリプロポキシトリ(メタ) アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ(メ タ)アクリレート、ペンタエリスリトールポリプロポキ シテトラ(メタ)アクリレート等の反応性単量体類を使 用するのが好ましい。更に、反応を促進させるために触 媒(例えば、トリエチルアミン、ベンジルジメチルアミ ン、メチルトリエチルアンモニウムクロライド、ベンジ ルトリメチルアンモニウムプロマイド、トリフェニルフ 50 オスフィン、トリフェニルスチビン、オクタン酸クロ

ム、オクタン酸ジルコニウム等)を使用することが好ま しく、該触媒の使用量は、反応原料混合物に対して好ま しくは0.1~10重量%である。反応中の重合を防止 するために、重合防止剤(例えば、ハイドロキノン、メ チルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテ ル、カテコール、ピロガロール等)を使用するのが好ま しく、その使用量は、反応原料混合物に対して、好まし くは0.01~1重量%である。反応温度は、好ましく は60~150℃である。又、反応時間は好ましくは5 ~60時間である。このようにして共重合物(a)と (メタ) アクリル酸との付加反応物(I) を得ることが できる。

【0006】次に、反応物(I)と多塩基酸無水物 (b) の反応は、前記反応物 (I) 中の水酸基に対し て、水酸基1当量あたり多塩基酸無水物(b)を0.1 ~1.0当量反応させるのが好ましい。反応温度は60 ~150℃が好ましい。反応時間は、1~10時間が好 ましい。

【0007】(B)成分の具体例としては、例えば、エ チル(メタ)アクリレート、ブチル(メタ)アクリレー 20 ト、2-ヒドロキシ(メタ)アクリレート、2-ヒドロ キシプロピル (メタ) アクリレート、スチレン、αーア ルキルスチレン、カルビトロル (メタ) アクリレート、 (メタ) アクリル酸などのモノ (メタ) アクリレート 類、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリ エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチロ ールプロパンポリプロポキシトリ(メタ)アクリレー ト、トリメチロールプロパンポリエトキシトリ (メタ) アクリレート、グリセリンポリプロポキシトリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アク リレート、ジトリメチロールプロパンテトラ (メタ) ア クリレート、ペンタエリスリトールポリプロポキシテト ラ (メタ) アクリレート等の多官能 (メタ) アクリレー ト等の反応性希釈剤 (B-1)、エチレングリコールモ ノアルキルエーテル類、ジエチレングリコールモノアル キルエーテル類、エチレングリコールジアルキルエーテ ル類、ジエチレングリコールジアルキルエーテル類、エ チレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、 類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチル ケトンなどのケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの エステル類、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素 類、ソルベントナフサ類等の有機溶剤類 (B-2) 等を 挙げることができる。

【0008】(C)成分の具体例としては、例えば、 2, 4-ジエチルチオキサントン、2-クロロチオキサ ントン、イソプロピルチオキサントン、2-メチル-1 - [4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノ プロパン-1、2 -ベンジル-2 -ジメチルアミノ-1 50

- (4-モルフォリノフェニルー1-ブタノン、4-ベ ンゾイル4′ーメチルジフェニルスルフィド、2、4、 6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシ ド、ミヒラーズケトン、ベンジルジメチルケタールを挙 げることができる。又、これら光重合開始剤(C)とア ミン類などの光重合促進剤との併用することもできる。 アミン類などの光重合促進剤としては、例えば、2-ジ メチルアミノエチルベンゾエート、ジメチルアミノアセ トフェノン、pージメチルアミノ安息香酸エチル、pー 10 ジメチルアミノ安息香酸イソアミルなどを挙げることが できる。

【0009】(D)成分の具体例としては、好ましくは 粒径が10μm以下の銅粉、銀粉、パラジュウム粉、銀 とパラジュウムの混合粉、表面処理された金粉、銀粉、 その他等を挙げることができる。

【0010】本発明の導体ペースト組成物は、(A) (B:B-1、B-2) (C) 及び(D) 成分を、溶 解、混合、混練することにより調製することができる。 本発明の導体ペースト組成物中、各成分の使用割合は以 下のようにすることができる(%は重量%)。(A)成 分+(B-1)成分+(C)成分を合計した使用量は組 成物に対し5~25%が好ましく、特に好ましくは、8 ~15%であり、(D)成分は、75~95%が好まし く、特に好ましくは、85~92%である。又、(A) + (B-1) + (C) の合計の量の中に占める各成分の 好ましい、使用量は以下のようになる。すなわち(A) 成分の使用量は、50~90%、(B-1)成分の使用 量は、6~45%、(C)成分の使用量は、5~30% である。有機溶剤 (B-2) の使用量は、本説明の組成 30 物を使用するために適当な粘度調整などの目的のために 任意の割合で使用することができる。

【0011】本発明の導体ペースト組成物には、その性 能を阻害しない範囲で、レベリンク剤、消泡剤、重合禁 止剤、ワックス類、非反応性ポリマー、あるいはエポキ シ (メタ) アクリレート、ウレタン (メタ) アクリレー ト、ポリエステル(メタ)アクリレート、エポキシ(メ タ) アクリレートと多塩基酸無水物の反応物等を使用す ることもできる。本発明の導体ペースト組成物は、スク リーン印刷、ロールコート、カーテンフローコート、ス ジエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート 40 プレーコートなどの方法により、セラミック基板等の基 板上の全面に印刷塗布される。印刷塗布後、必要に応じ て遠赤外線または温風により50~80℃軽度にプリベ 一クされ有機溶剤が除去され、回路部分だけが紫外線を 通すようにしたネガマスクを用いて紫外線による露光が 行なわれる。紫外線の露光量としては、500~500 OmJ/cm²が好ましい。次に、炭酸ナトリウム水溶液、苛 性ソーダ水溶液等の希アルカリ水溶液の現像液によりス プレーなどの手段で現像され、次いで500~1000 ℃で焼成され回路基板が得られる。

[0012]

(4)

【実施例】以下、実施例により本発明を説明する。例 中、部とは重量部を、%とは重量%をそれぞれ表わす。 (不飽和基含有ポリカルボン酸(A)の合成例) 合成例1

ブレンマー CP-50 (日本油脂(株)製、グリシ ジルメタクリレートとグリシジルメタクリレート以外の ラジカル重合性モノマーとの共重合物、エポキシ当量3 16) 3160部 (10当量)、アクリル酸720部 (10当量)、メチルハイドロキノン3.2部、カルビ トールアセテート3307部を仕込み、90℃に加熱、 攪拌し、反応混合物を溶解した。次いで、反応液を冷却 し、トリフェニルフォスフィン19.4部を仕込み、1 00℃に加熱し、約32時間反応し、酸価が1.0mg/K OH/gの反応物を得た。次に、これに無水コハク酸846 部、カルビトールアセテート564部を仕込み、95℃ に加熱し、約6時間反応し、冷却し、固形分の酸価が1 0 0 mg/KOH/gの固形分の濃度 6 0 %の反応物 (A-1) を得た。

#### 【0013】合成例2

ブレンマー CP-50M(日本油脂(株) 製、グリシ 20 ジルメタクリレートとグリシジルメタクリレート以外の ラジカル重合性モノマーとの共重合物、エポキシ当量3 10) 3100部 (10当量)、アクリル酸720部 (10当量) メチルハイドロキノン3. 2部、カルビト\*

\*ール3267部を仕込み、90℃に加熱、攪拌し、反応 混合物を溶解した。次いで、反応液を冷却し、トリフェ ニルフォスフィン19. 4部を仕込み、100℃に加熱 し、約32時間反応し、酸価が1. Omg/KOH/gの反応物 を得た。次にこれにヘキサヒドロ無水フタル酸1454 部、カルビトールアセテート969部を仕込み、95℃ に加熱し、約6時間反応し、冷却し、固形分の酸価が1 0 0 mg/KOH/gの固形分の濃度 6 0 %の反応物 (A-2) を得た。

#### 10 【0014】実施例1~3

表1に示す組成にしたがって導体ペースト組成物を調製 した。得られた導体ペースト組成物を、150メッシュ のポリエステル製スクリーン版を用いて、セラミック基 板上全面に膜厚25μmでスクリーン印刷し、80℃で 30分間プリベークした後、ネガフィルムを接触させ、 高圧水銀灯により、露光量2J/cm²を照射し、次いで未 露光部を1.0%水酸化ナトリウム水溶液(液温30 ℃)を用いてスプレー圧3kg/cm2で1分間、現像した。 現像性及び現像後のパターンの状態を評価した。現像 後、N2 ガス中900℃で10分間焼成し回路を形成し た。回路の導体抵抗値、セラミック基板への回路の密着 性を評価した。

[0015]

表 1

				実	施	例	
•			1		2		3
合成例1で得た不飽和基含有ポリカ	ルボン酸	(A-1)	9. 25				7. 40
合成例2で得た不飽和基含有ポリカ	ルボン酸	(A-2)			9. 25		7.40
KAYARAD GPO-303	* 1		2. 77				
KAYARAD R-167	* 2				2. 77		
KAYARAD T-2040	* 3						4.44
カルビトールアセテート			30		30		27
イルガキュアー369	* 4		1		1		1
カヤキュアーDETX-S	<b>*</b> 5		0.68		0. 68		0.68
平均粒径 2.0μmの銅粉			90		90		90
現像性			С	)	С	)	0
現像後のパターンの状態			С	)	С	)	0
回路の導体抵抗値(m Ω/口)			1.	0	0.	9	1. 5
密着性			С	)	С	)	0

### 【0016】注

テルのジアクリレート

\* 1 KAYARAD GPO-303:日本化薬 (株) 製、グリセリントリプロポキシトリアクリレート KAYARAD R-167 : 日本化薬 (株) 製、1, 6-ヘキサンジオールジグリシジルエー

KAYARAD T-2040 : 日本化薬 (株) 製、ジトリメチロールプロパンテトラプロポキシ テトラアクリレート

イルガキュアー369

ミノー1- (4ーモルフォリノーフェニル) ー1ーブタ ノン トン

\* 5 カヤキュアーDETX-S :日本化薬 (株) 製、光重合開始剤、2,4-ジエチルチオキサン

ギー社製、光重合開始剤2-ベンジル-2-ジメチルア

【0017】試験方法及び評価方法 (現像性) 下記の評価基準を使用した。

〇・・・・現像時、完全に現像できた。

:チバ・ガイ 50 △・・・・現像時、わずかに残渣のあるもの。

7

×・・・・現像時、現像されない部分がある。

【0018】 (現像後のパターンの状態)

〇・・・・パターンは、正確に維持されている。

△・・・・パターンの幅が細くなっている。

×・・・・パターン部分の一部又は、全部剥がれている。

【0019】(回路の導体抵抗値)回路部分の抵抗を測定。(単位  $m\Omega$ /口)

【0020】 (密着性) 回路部分に1mmのごばん目を100ケ作りセロテープによりピーリング試験を行った。ごばん目の剥離状態を観察し、次の基準で評価した。

○・・・・100/100で剥れないもの

8

 $\triangle \cdot \cdot \cdot \cdot 50/100 \sim 90/100$ 

 $\times \cdot \cdot \cdot \cdot 0/100 \sim 50/100$ 

【0021】表1の評価結果から明らかなように、本発明の導体ペースト組成物及びその硬化物は、現像性に優れ、現像後のパターン精度が良好で、抵抗値が低く、密着性に優れている。

[0022]

【発明の効果】本発明の導体ペースト組成物は、パターンを形成したフィルムを通して選択的に紫外線により露 10 光し、未露光部分を現像することによる回路パターンの形成において、現像性に優れ、現像後のパターン精度が良好で、形成された回路パターンの抵抗値が低く、密着性に優れたものである。